

(部門共通・運要 5-1-5)

(公募掲載様式)

委員会委員公募掲載様式

委員会名 (所属部門) 【技術委員会】	ナノスケール現象の MEMS 応用に 関する調査専門委員会 (センサ・マイクロマシン部門) 【マイクロマシン・センサシステム 技術委員会】	委員会での調査・検討項目の 概要, 委員長のメッセージ等 (100 字程度)	
設置期間	平成 14 年 4 月～平成 16 年 3 月	本委員会では, MEMS 等の小 型化に伴い顕在化するナノス ケール構造の物理現象などを 調査対象としています. 調査 項目は多岐にわたっていますが, 逆に細かな境界を設けず 現状を把握することに重点を 置いています.	
委員長名 (所属)	安藤妙子 (立命館大学)		
委員会開催頻度	4 回/年		
問合 ・ 公 募 受 付 先	氏名 (所属)		安藤妙子 (立命館大学)
	電話		077-561-2744
	FAX		
	E-mail ア ドレス		tando@fc.ritsumeit.ac.jp
応募いただきたい方の専門分野, 経験など	・ MEMS デバイスの開発に取り組 んでいる開発者・研究者 ・スケール効果等に関する研究に取 り組んでいる研究者 ・		
応募締切	平成 年 月 日 随時募集		
協同研究委員会の場合の委員の負担	円/年		